

フランス通信

—レーザー・プラズマの研究—

大阪大学工学部 横山昌弘

§ 1 まえがき

筆者は1967年4月より一年間フランスの Saclay 原子力研究所でレーザー・プラズマの研究をする機会にめぐまれたので、その際に見聞したフランスにおけるレーザー・プラズマの研究のうち、主として Saclay 及び Fontenay-aux-Roses 原子力研究所の現状について述べることにする。

§ 2 Saclay 及び Fontenay-aux-Roses 原子力研究所

フランスの原子力研究所はすべてフランス原子力委員会 Commissariat A l'Energie Atomique 略称 C.E.A に属し、第2次大戦後フランスの原子力の急速な開発をめざして創設され、主要な研究センターだけでも Saclay, Fontenay-aux-Roses, Grenoble, Cadarache 等があげられる。このうちで Saclay はパリー南方の効外約 20km の畠の中にあり、Fontenay-aux-Roses は同じく約 10km の所にある。図1はこれらの原子力研究所の所在地略図を示す。

プラズマの研究はこの2つの研究所で行なわれており、Saclay には Dr. Consoli の指導する Service d'Ionique Générale があり、筆者はここでレーザー・プラズマの研究に従事した。Fontenay-aux-Roses には Dr. Hubert の主宰す

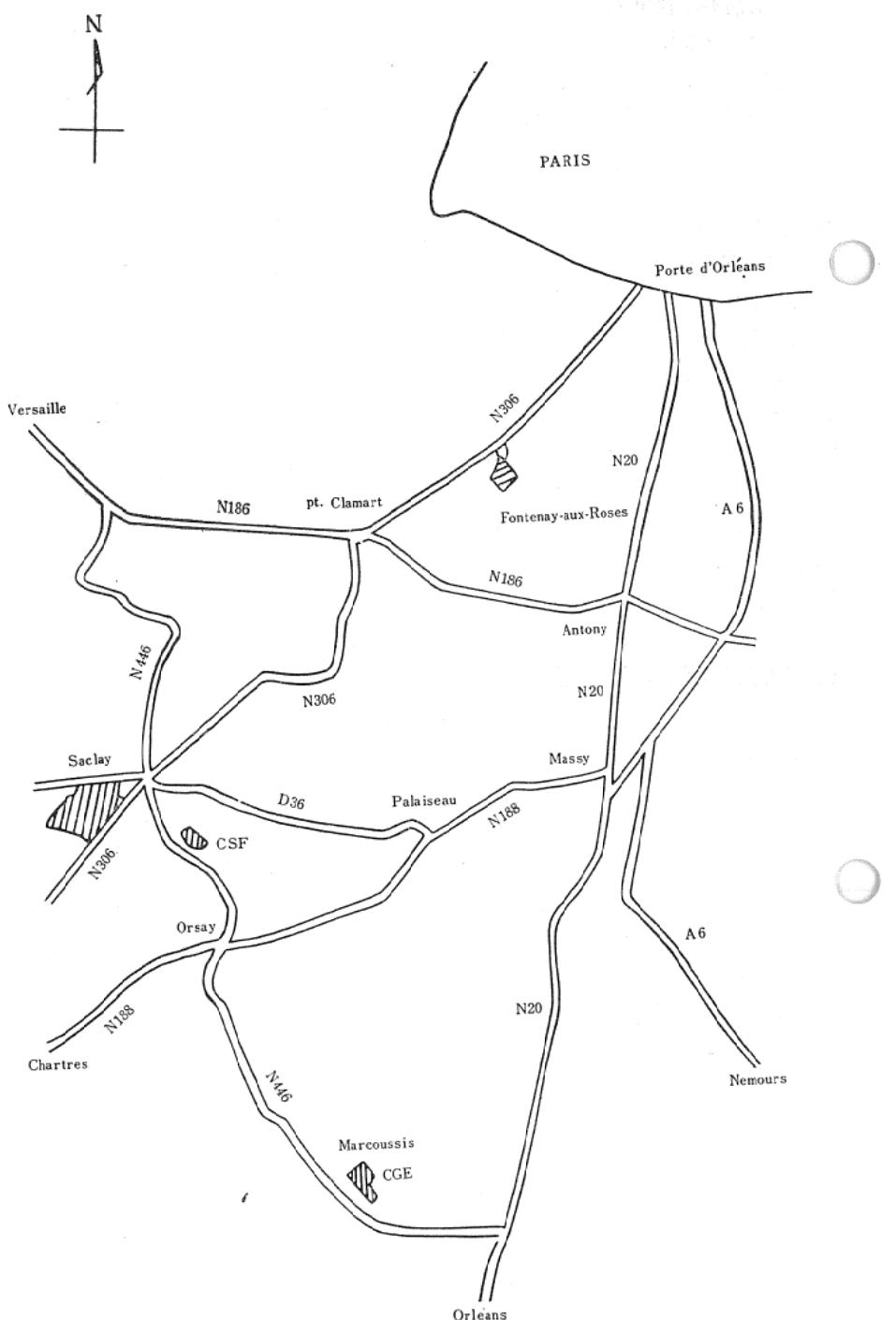


図1 Saclay 及び Fontenay-aux-Roses 研究所所在地

る Service de Recherches sur la Fusion Contrôlée がある。共にこの 2 つの Services は C.E.A. の Département de Physique du Plasma et de la Fusion Contrôlée に属し、その責任者は M. Trocheris である。現在のフランスの原子力委員長は Dr. F. Perrin である。Saclay の所員は約 5,000 名、外部研究員を加えると

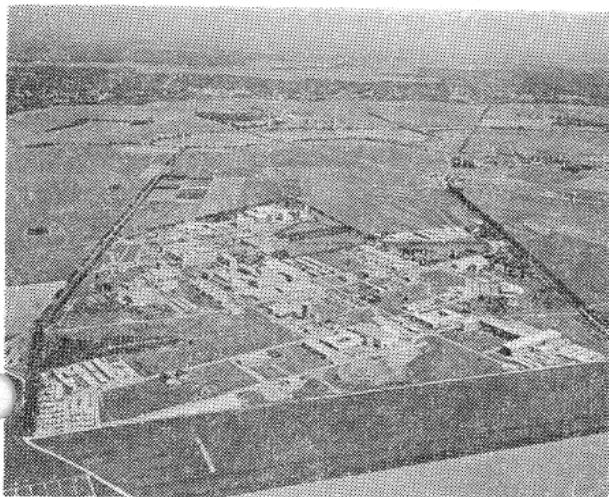


図 2 Saclay 原子力研究所



図 3 Fontenay-aux-Roses 原子力研究所

10,000 名で、Fontenay-aux-Roses の所員は約 2,000 名であるといわれている。図 2 は Saclay 研究所、図 3 は Fontenay-aux-Roses 研究所を示す。Saclay の研究所に隣接して Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, I.N.S.T.N. という一種の原子力教育機関の建物があり、Saclay と連繋して原子力の研究と教育の二面的役割を有機的にはたしている。

§ 3 フランスのレーザー

フランスには Compagnie Générale d'Electricité, C.G.E. という会社があり、パリー郊外 Saclay の近くの Marcoussis にあるこの基礎研究所で世界最大の出力を誇るガラスレーザーを開発している。

この研究所の所員はレーザー関係のみで約 200 人であるからその規模の大きさが分かる。C.G.E. でのガラスレーザーの発展段階は図 4 に示すように 2 つの方向に分かれている。Q スイッチ方式は現在まで回転プリズム・カーセルであるが Pockels cell がこれにとてかわろうとしている。プリズムで 30ns、カーセルで 5ns、Pockels cell で 4ns のパルス巾が得られており、Pockels cell では 1ns まで可能である^{1,2)}。図 5 に回転プリズムとカーセルを用いた大出力ガラスレーザーを示す。冷却にはいずれも $\text{Cr}_2\text{O}_3\text{K}_2$ 溶液を用いている。

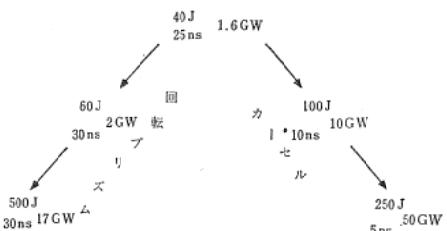
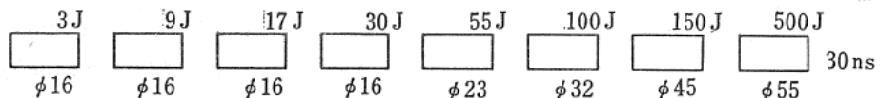
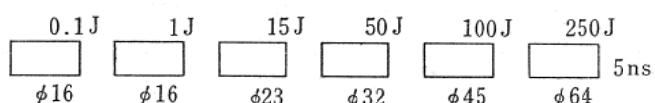


図 4 C.G.E. 大出力ガラスレーザーの発展



(a) 回転プリズム 17 GW ガラスレーザー



(b) カーセル 50 GW ガラスレーザー

図 5 C.G.E. 大出力ガラスレーザー

今の所、最大の出力を誇るガラスレーザーは10段増巾器つき50GWであるが、現在更に大出力をめざして、1000GW（テラ・ワット）レーザーの開発が行なわれている。オーストラリアでも同様な計画が進行中とのことである。この様な大出力レーザーでは発振器のガラスロッドの質が特に重要で、そのロッドのえらび出しの比率は約10対1程度である。C.G.E.では発振器用のガラスロッドをその質によって分類し、grade No. 1, No. 2, No. 3と名づけており、1GW程度の出力レーザーではNo. 2, No. 3を用い、それ以上の出力を要求される場合No. 1を用いる。それ故No. 1の価格はNo. 3に比べて約10倍高く、No. 2は約1.5倍である。この大出力レーザーの応用としてはKDP等を用いたnon-linear opticsへの応用、又は固体重水素を用いた核融合反応プラズマの研究への応用等が考えられている。

この他、同研究所ではNd glassのmode-locked laserにより3~10ps. 数mJのレーザーパルスが得られており、dyeを用いると更に狭まいパルスが得られている。更に、回転プリズムの他にcavityの外にKDPスイッチングを組合わせて1nsのレーザーパルスを得ている。この方式ではdoubleカーセルよりもはるかによいhomogeneityが得られる。

C.G.E.のルビーレーザーには一段の2~10shots/secのhigh repetition rateのレーザーがある。この出力は6943Åで1J。KDPを用いた2nd harmonicsの0.347μで100mJである。このレーザーは回転プリズムを用いてその回転速度は800rot/secである。このルビーレーザーの応用としては地上の3基地よりの人工衛星のためのレンジファインダーに用いることと、更にこれよりも高出力のもので人工衛星を照らし、宇宙空間のbackgroundより人工衛星を識別することが考えられておりすでに実用化されている。

ガラスレーザーの他の一つの応用としては、高性能のopticsを用い3~5μのマイクロホールをあけること、又は巾20μ長さ10mmのスリットをつくるなどが実用段階に入っている。

この他、C.G.E.は出力1000WのCO₂レーザーで知られている。このCO₂レーザーは溶接用としてその用途が広い³⁾。事実He-Neガスレーザー及び液体レーザー⁴⁾管のブリコースター窓の融着には小型のCO₂レーザーが用いられている。大出力のものは高圧ボンベの溶接等に用いられているようである。又長さ3m位のD.C.励起のCO₂レーザーに回転ミラーによってQスイッチ発振に成功している。ピークパワーは25KW、100nsより小さい発振パルスが得られている。将来はsaturable dye, SF₆によるQスイッチが考えられている。

C.G.E.がガラスレーザーを主として製作しているのに対し、C.S.F. Compagnie Générale de Telegraphie Sans Filという会社ではルビーレーザー、ガスレーザー、半導体レーザーなどを製作している。この会社のルビー・レーザーはQスイッチ方式としてtransmission 25~31%のnon-linear glassを使用しているのが特徴である。出力は2段レーザーで1~2J、30ns程度の安定したパルスを簡単に得ることができる。

この他C.S.F.ではdelay lineを利用したルビーの矩形波ポンピングで通常発振の出力50Jのルビーレーザーがある。これは微少溶接に用いる目的でQスイッチはかけておらずpulse durationはmax 10msで1shot/3secのくりかえしだ。

更にC.S.F.ではGaAs半導体レーザーに75KCと7.5MCのA.M.をかけ9100Åの赤外光を用いて物体よりの反射光の位相から距離測定に用いることに成功している。測定精度は夫々1km±1m, 4m±1cmである。

A⁺レーザーについてはC.S.F.がseal off型であるのに対し、C.G.E.ではflow systemをとっており、このためレーザー管の寿命はC.G.E.の方がはるかに長い。C.G.E.のA⁺レーザーの出力は15W、C.S.F.の出力は最大5Wである。

§ 4 Saclayでのレーザー・プラズマの研究

Saclay研究所では上に述べたC.G.E.ガラスレーザー、C.S.F.ルビーレーザー及びHe-Ne, A⁺ガスレーザー等を用いてプラズマの研究が行なわれている。

Dr. ConsoliのひきいるService d'Ionique Généraleは約80名の科学者、技術者がいる。この研究室の特色はGrad M.F.を利用したプラズマ加速で知られており、大別して

- 1) Wave-Plasma interaction
- 2) Diffusion, Microinstability
- 3) プラズマ診断
- 4) 理論
- 5) 技術開発

の5つのグループに分けられる。

第1のグループにはlow frequencyのものでは1~5MC, 300KW, 150μsecの回転磁界によってプラズマを閉じ込め安定化する実験とイオン電子のspace charge accelerationの実験などがあり、high frequencyのものでは1.2~10G.C.のstaticな磁界中の電子サイクロトロン共鳴によるプラズマ加速の実験がある。

之等のうちで代表的なICAREという実験について述べる^{5,6)}。これはIonization dans Cavité Resonanceの

略称で、1MWの大出力のRFエネルギーと $n_e > n_c$ の電子密度での static な磁界中の電子サイクロトロン共鳴によるプラズマ加速の研究と TE₁₁₂ mode の single resonance structure 中のプラズマビームのトラッピングの研究を目的としている。その実験装置を図6に示す。プラズマはアルミナロッド・ターゲット上にレーザーで作られる。このプラズマが膨張して $\omega_{H.F.} = \omega_{ce}$ の共鳴領域に入り加速される。R.F. エネルギーは周波数1250 MC, 100μs の duration で max パワー 1MW のクライストロンから1秒ごとに供給される。レーザーは1.6 GW, 25ns の C.G.E. Qスイッチ・ガラスレーザーである。磁界の grad は26ガウス/cm で、装置の back pressure は約 2×10^{-7} Torr である。プラズマの電子密度は 2mm, 4mm マイクロ波干渉計で、電子温度はX線で測定する。イオンエネルギー測定には静電アナライザを用いる。

○ プラズマに入射したエネルギーと反射、透過したエネルギーの測定から、RF エネルギーはほぼプラズマに吸収されていることが分かっている。即ちプラズマに印加された RF エネルギーによってイオンエネルギーが10～100倍増大していることが明らかとなっており、静電アナライザを用いて max イオンエネルギーとして最

大20KeV が測定されている。現在は液体 He 温度に冷却した solid deuterium ターゲットによりプラズマを作り、加速を行なった後の中性子の検出を計画中である。

更にこの他、レーザーで作られたプラズマの Heating と Cooling の実験がある。プラズマは 1J. 30ns C.S.F. non-linear glass Qスイッチルビーレーザーを用いて、カーボンターゲット上又は Ar 水素等の気体を breakdown して作られる。Basov の理論⁷⁾ が示すようにレーザーによるプラズマ加熱はプラズマ生成の初期に予想されるので、プラズマの密度と強度の build-up と decay をレーザープラズマの初期に測定する必要がある。それ故プラズマの診断には 5ns, gain 35,000 の時間分解を有する 2段イメージコンバーターを用いる。これはストリーカーのための RCA 4449 tube と光電増幅のための EEV tube を組合せたものである。図7にその実験装置を示す。

○ プラズマの密度測定はスタルク巾を利用して行なう。ターゲットプラズマの場合、1気圧の水素を封入した場合に、レーザーでプラズマが生成されてより 500ns の間で H_β 線 ($\lambda = 4861\text{\AA}$) のスタルク巾は約 200ns の所で最大となる。半値巾 200 Å が得られており、これは電子密度 $10^{18}\text{e}/\text{cm}^3$ に対応している⁸⁾。気体の breakdown に

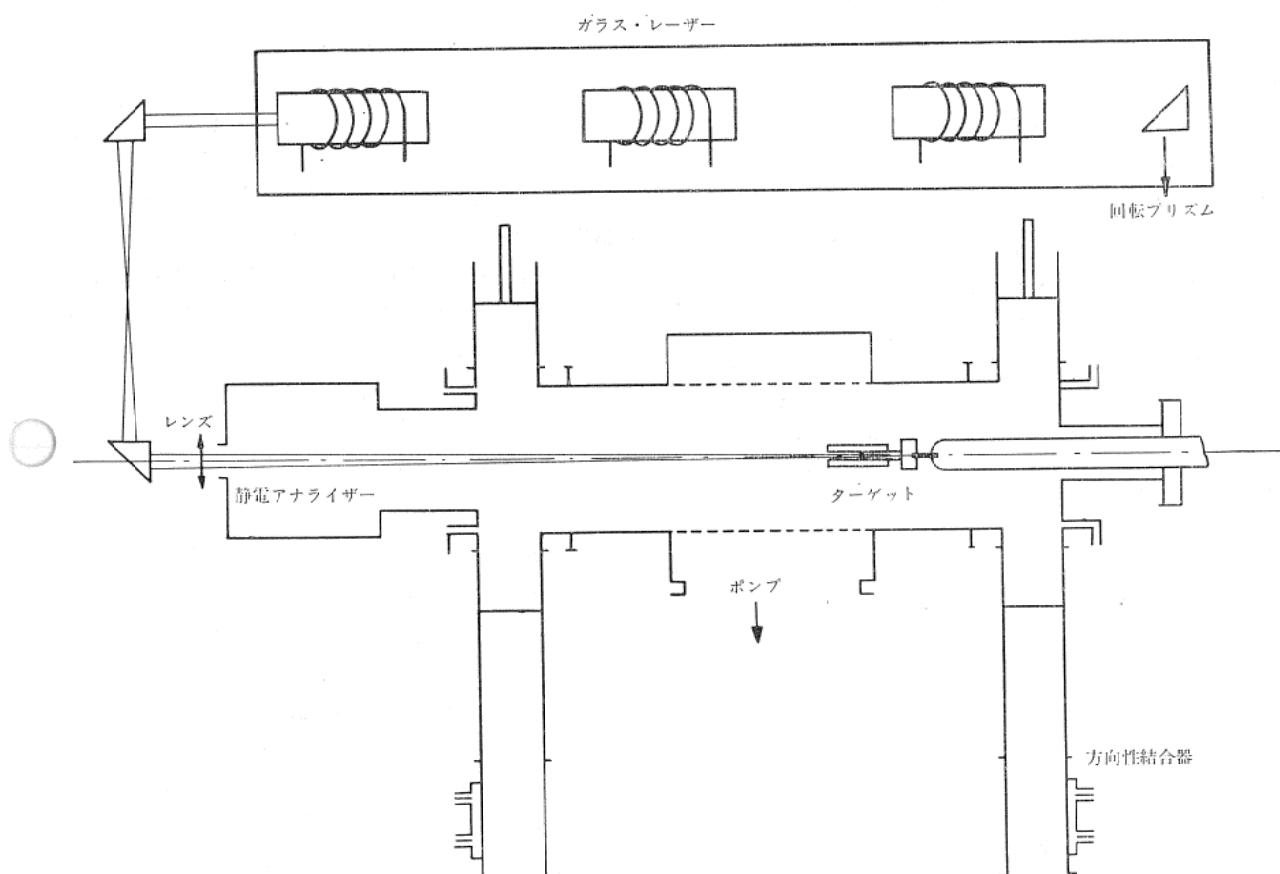


図6 ICARE 実験装置

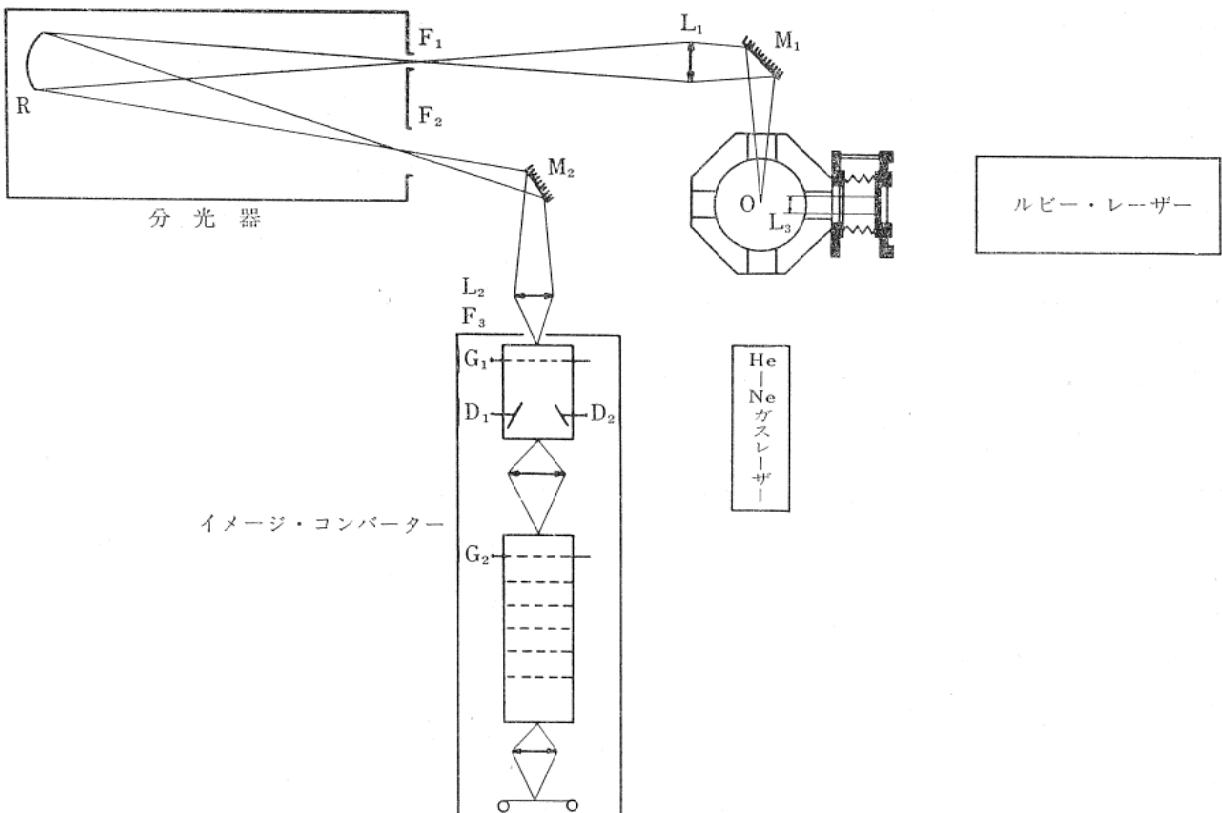


図7 高時間分解高感度レーザー・プラズマ実験装置

よりプラズマの場合、 A_r —気圧の時 A_r II 4806 Å のスタルク巾よりプラズマの中心部で $n_e = 3 \times 10^{18} e/cm^3$, r をプラズマの半径とした時中心より $\frac{r}{2}$ の所で $n_e = 1.5 \times 10^{18} e/cm^3$ が得られている。温度はスペクトル線強度比より $I_{4806}/I_{4609} = 9 eV$, $I_{4348}/I_{4609} = 7 eV$ が測定されている。この他、強度についてはスタルクシフト d とスタルク巾 w の比 d/w より $T_e = 8 eV$ が得られており、その一致はよい⁹⁾。水素—気圧の場合、スタルク巾より求めた電子密度は $n_e = 10^{17} e/cm^3$ で H_β 線と 100 Å 巾の Continuum の強度比より求めた強度は $T_e = 14 eV$ である。図8は A_r 300mmHg の場合、 A_r II 4806 Å 線のスタルク巾より求めた電子密度と、 A_r II 4806 Å 線と A_r II 4609 Å 線のスペクトル線強度比より求めた電子温度の時間変化を示す。この図で時間ゼロはプラズマの build-up と一致する。

更に、プラズマよりの光の 10ns, 30ns, 100ns ストリーム写真よりプラズマの膨張速度を求め、これよりプラズマの径方向の膨張を時間に対してプロットしたものを図9に示す。detonation wave theory¹⁰⁾ によると波動の伝播距離 x は時間 t に対して、

$$x \propto t^{\frac{3}{5}}$$

で与えられ、一方 blast wave theory^{11,12)} によると

$$x \propto t^{\frac{2}{5}}$$

で表わされる。図9の実験結果は夫々直線部分の傾斜 0.65 及び 0.39 を与えるから、約 20ns までのプラズマの膨張は laser radiation supported detonation wave で、それ以後はプラズマは blast wave 型で膨張することが分かる⁹⁾。

第2の diffusion, microinstability のグループの実験には DAPHNIS がある。これは Diffusion Accélérée des Protons d'Hydrogène et d'Azote Ionisés の略称で、目的は drift instability のみが予想される高密度の静かなプラズマを作り、磁力線を横切る粒子の拡散を研究することである。macroscopic instability を除くために測定はすべて定常状態でおこなう。図10にその実験装置を示す。プラズマは径方向の直流電界をもつ同軸ソースを用いてつくり、測定チャンバー内に磁力線に沿って自由に拡散するようにしてある。プラズマは 8KG の磁界の時に $3 \times 10^{12} e/cm^3$ の密度で、電子温度は 15eV、イオン温度は 1eV である。診断には Langmuir probe 8mm マイクロ波干渉計等を用いるが磁界に垂直方向の拡散係数 D_1 が Bohm 係数の $\frac{1}{10}$ であることが分かっている。

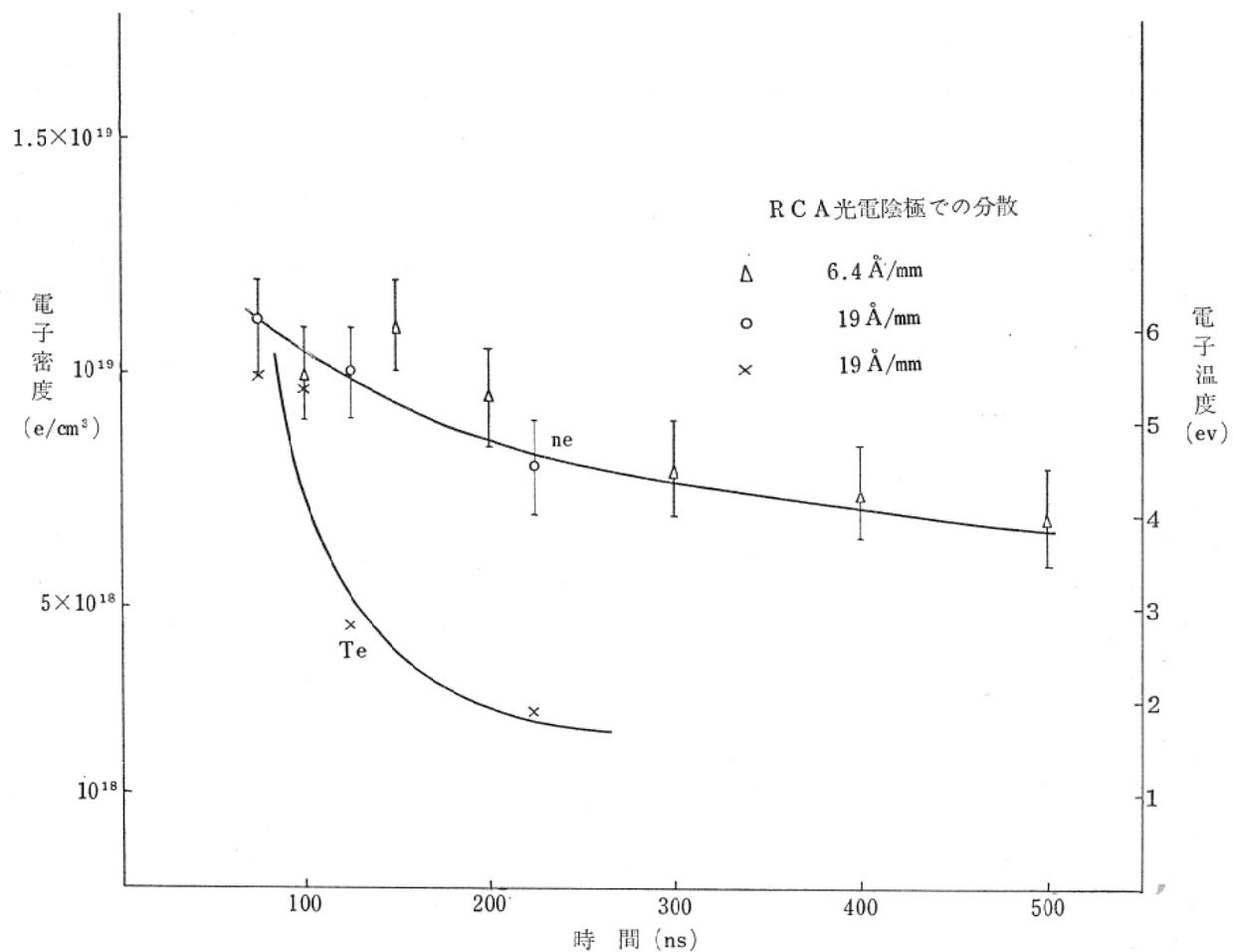


図8 電子密度及び電子温度の時間変化

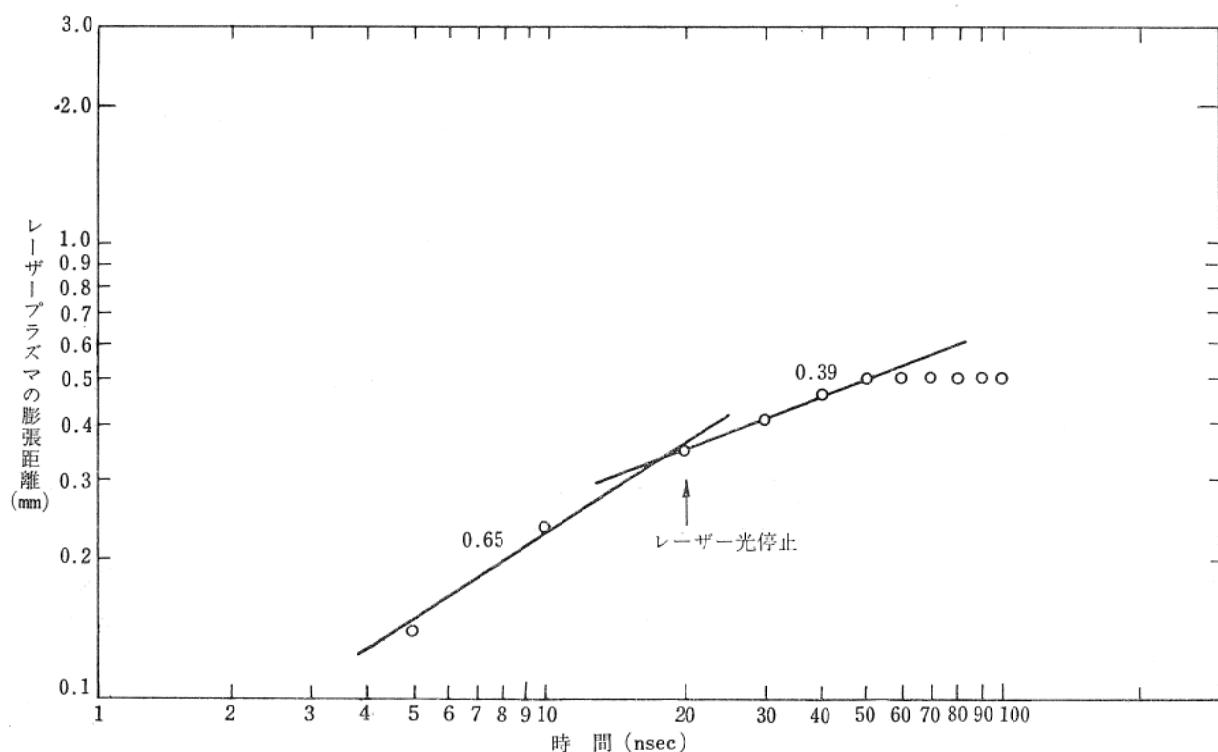


図9 プラズマの膨張距離対時間の関係

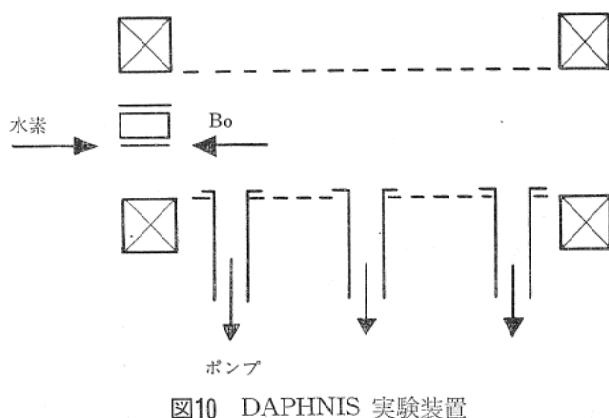


図10 DAPHNIS 実験装置

この実験ではこの他、プラズマ柱内に発生している不安定性をしらべるため相関計を用いて密度と電位の空間的、時間的相関関数を測定している。

この他にこのグループには PUMA という end loss をなくすため閉じた磁界配置で静かなプラズマを作くる実験とか、IRIS という波動と粒子間のエネルギー交換を研究する実験等がある。

第3のグループには Qスイッチ・ルビーレーザーで作られたプラズマによる 2mm, 4mm マイクロ波のトムソン散乱¹³⁾ の実験がある。これは銅又は N_i で作られた2個の stigmatic レンズと semi transparent ミラーを用いた2組のファブリー・ペロー干渉計からなっている。この cavity は約10,000のQをもっている。第1のファブリー・ペローによって35W, 4mm カルシノトロンよりのマイクロ波を cavity の中央に焦点を結ばせる。第2のファブリー・ペローにより、cavity の中央に30MW ルビーレーザーで空気中又は、希有ガス中に作られたプ

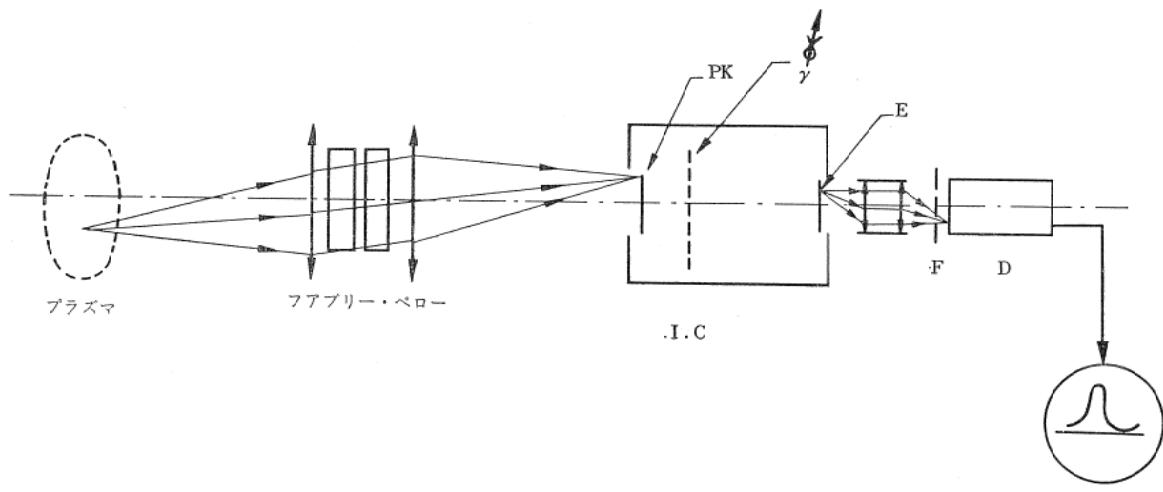
ラズマより 90° 方向に散乱されたマイクロ波を検知する。この装置の特徴は high Q cavity であるため予想される周波数のシフトを検出する充分の selectivity があることである。勿論散乱されたマイクロ波のエネルギーは非常に小さいので干渉計は 10^{-11} W の検出感度を有するスーパー・ヘテロダイナミック増幅器に結合されている。4mm マイクロ波の場合、プラズマパラメーター α は λ_D をデバイ長さ、 ψ を散乱角、 λ を入射レーザー波長とするとき、

$$\alpha = \lambda / 4\pi\lambda_D \sin \frac{\psi}{2} \approx 100$$

であるから、イオンにもとづく散乱スペクトルを検出できる。これまでに得られた実験結果によると空気の場合、breakdown より $200\mu\text{s}$ あとで $2 \sim 3 \text{ eV}$ のイオン温度が測定されている¹⁴⁾。

この他には、電子ズームを利用した光電スペクトロメーターの実験がある。これはファブリー・ペロー干渉計で生じた干渉輪を径方向に走査してスペクトルプロファイルを記録する装置で図11にその概要を示す。装置はファブリー・ペロー干渉計、電子ズームで倍率 γ を可変にしする Image Intensifier I.C., circular slit F, 検出器 D, オシロスコープよりなる。sampling technique を用いることによりプラズマのスペクトル線の fast evolution を記録し得る特徴がある。

この他にプラズマ中の磁界を Faraday-effect を利用して測定する装置がある。装置は高輝度のランプ、ポラライザー、Verdet 常数の大きなガラスプローブ、P.M. よりなる。そしてこの P.M. の出力電流から磁界の強さが得られるようになっている。測定の領域は $5 \times 10^{-2} \sim$



オシロスコープ。

図11 電子ズーム光電スペクトロメーター

20,00ガウス, 10cps~30MC である。

更に、ガスレーザー・ルビーレーザーを用いたホログラフィーの実験がある。現在までの所 He-Ne ガスレーザー (4mW) 及び Ne-Xe ガスレーザー (0.1W) を用いて、対象とフィルムの距離5cm, 10μs の震出時間でホログラムを得ている。

又、この Service とは別に、Dr. Manus の Service des Interactions Electroniques では C.G.E.Q スイッチルビーレーザーによる気体電離の研究がなされている。使用ガスは水素とセシウムである。目的は多重光量子による電離断面積を実験的に測定し理論¹⁵⁾との対比をするにある。測定にはパルス電圧を印加した charge collector を用い、電子によるシグナルは光電効果による誤差が大きいことを考慮してイオンシグナルのみをとりあげ、レーザー出力によるコレクター電流の変化を測定する。使用レーザーは 1J 30MW である。

この他の実験として He afterglow 中の再結合の研究がある。これは 3cm マイクロ波の導波管の中にプラズマを入れ、propagation 法によって再結合をしらべる。電子密度 $10^9 \sim 10^{13} \text{ e/cm}^3$ で再結合は中性 He 原子の関与した 3 体衝突であることが分かっている。又別に、ヘリカル He ランプを用いたセシウムの optical pumping の実験がある。この目的はレーザー発振ではなく、セシウムの population inversion を得ることにある。密度は $10^9 \sim 10^{11} \text{ e/cm}^3$, T_e が約 5000°K である。

§ 5 Fontenay-aux-Roses でのレーザープラズマの研究

ここにはプラズマ部門として、Dr. Hubert のひきい Service de Recherches sur la Fusion Contrôlée があり、核融合反応をめざして研究を行くなっている。この研究室の所員数は全部で 150 名位である。

この代表的な装置は DECA II で、induction gun で作られた重水素プラズマを磁界の中に断熱的に圧縮閉じ込めを行なう。1Kev の平均エネルギー高温プラズマの lifetime は単一のミラー配置で $50\mu\text{s}$, magnetic well configuration で $200\mu\text{s}$ である。マイクロ波干渉計、UV 分光、中性ビームの減衰より測定した密度は $10^{13} \sim 3 \times 10^{14} \text{ e/cm}^3$ である。図12にその実験装置を示す。現在新らしい DECA III が建設中である。

更に Bille-en-Tête という装置がある。これは 2 つのプラズマガンを用いてプラズマをうち出して衝突させ、種々の D.C. 磁界を印加してトラップされたプラズマの安定性をしらべること及び、衝撃波又はイオンサイクロトロン共鳴加熱の方法を研究することに用いられている。プラズマガンより打ち出された粒子の総数は $10^{17} \sim 4 \times 10^{18} \text{ /cm}^3$ で速度は $3 \times 10^6 \sim 5 \times 10^7 \text{ cm/sec}$ である。プラズマが磁気容器内で衝突した後の密度は $5 \times 10^{12} \sim 10^{14} \text{ e/cm}^3$ と測定され、温度は $T_i = 100 \text{ eV}$, $T_e = 15 \text{ eV}$ が得られている。トロイダル型のものとしては Harmonica という装置がある。これには 2 つの型があり、円型トロイダルのものと、8 の字型のものとあって、いずれもプラズマの平衡と安定性を研究の目的としている。使用ガスは H₂, D₂, He の $P = 10^{-2} \text{ mmHg}$ で軸に沿っての電流と磁界は夫々 $I_s \leq 20 \text{ KA}$ 及び $B_s \leq 16.5 \text{ KG} \sim 50 \text{ KG}$ である。

この他に EPPE-STATOR という装置がある。これは tubular plasma を hard-core configuration の磁界の中に閉じ込めるもので EPPE は直線型、STATOR はトロイダル型である。前者は $B_z = 12 \text{ KG}$, $n_e = 2.5 \times 10^{15} \text{ e/cm}^3$, $T_e = T_i = 45 \text{ eV}$ lifetime $250\mu\text{s}$ である。この装置では He-Ne ガスレーザー干渉計の 3.39μ 赤外線で密度測定が行なわれ、 $P = 10^{-2} \text{ mmHg}$ の水素で $n_e = 10^{14} \sim 10^{15} \text{ e/cm}^3$ が測定されている。

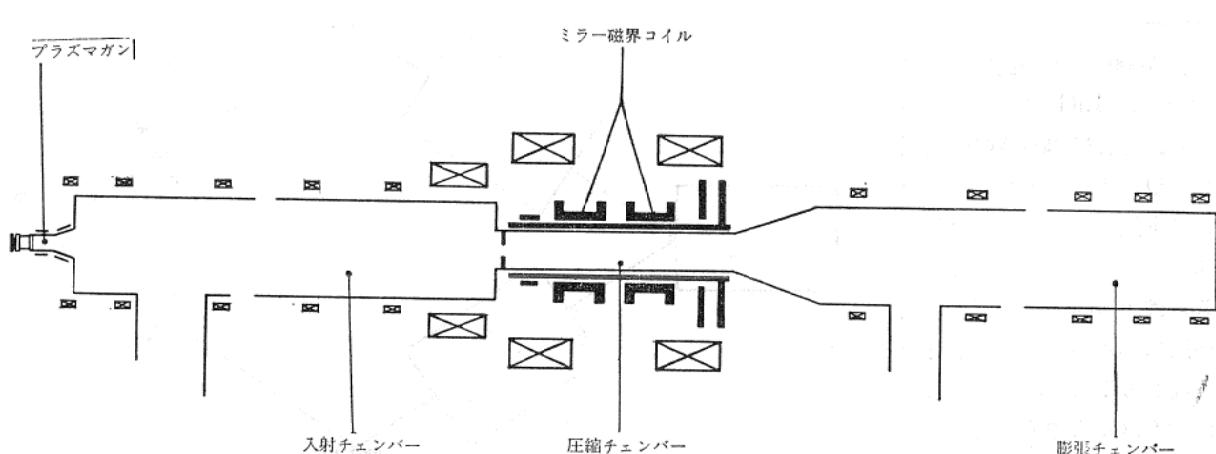


図12 DECA II 実験装置

このレーザー干渉計は SABLIER というコニカル直線放電プラズマにも用いられ、 $P=1\text{mmHg}$ の水素で電離度 5%， $n_e=10^{16}\text{e/cm}^3$ の範囲を測定している。密度測定のチェックには水素の H_α 線のスタルク巾を利用している。

ビーム・プラズマ相互作用の研究には EOS というイオンビームを用いた実験と ECLAIR という電子ビームを用いた実験がある。EOS の原理はプラズマ中に一つ又は、2つの相対するイオンビームを通過させて不安定を励起する。実験には 10KG の磁界で 7KeV, 30mA の H_2^+ イオンビームを用いる。実験結果によれば、イオンサイクロトロン周波数の高調波の振動が励起されており、この振動はほぼ磁界に垂直に伝播することが分かっている。ECLAIR の原理は磁力線に平行に相対する 2つの電子ビームを用いる。1KG の磁界で 2.5KeV, 30mA の電子ビームを用いている。 $\omega_{ce}/2$ 又はその高調波の周波数の不安定性の機構がしらべられて大振巾の定在波の励起が観測されている。

レーザープラズマの研究には次のようなものがある。先ず 30MW, 1J の回転プリズムルビーレーザーによる A_r 窒素質の気体の breakdown の実験がある^{16,17)}。チャンバー内の気圧は 50 気圧まで変化できる。気体のレーザーによる breakdown の機構については、これまで逆制動幅射によると考えられてきたが、最近では多重光量子効果説が有力になってきている。しかしここでは球ギャップ間に、threshold の $1/100 \sim 1/200$ のレーザーを focus して 2 次電子を比例計数管を用いて検出し、電離の前駆現象を観測し、多重光量子説を否定する実験を企てている。

レーザープラズマの第 2 の実験は 3 相、1000V の静電界により 20μ の直径の LiH 粒子を真空中に保持し、それに 30MW の回転プリズム Q スイッチ・ルビーレーザーの光を照射してプラズマ化し、そのふるまいを分光学的にしらべる。これは次の同じプラズマの磁界中の閉じ込めのための予備実験のようなものである。

それは C.G.E. 3 段 40J, 30ns ガラスレーザーの 1.06μ をあて生じたプラズマを一様磁界又はミラ

ー磁界中に閉じ込める実験である。プラズマの診断には 2mm マイクロ波の反射、P.M. プローブ、分光器、UV detector charge collector を用いる。現在までの所 charge collector の波形に 3 つのピークが観測されており、第 1 のピークは UV 幅射によるものではないかと考えられており、質量分析器を用いることを計画している。将来は磁界をテニスボール型にすることを計画している。

更にこの他、GW レーザーの電磁界による atomic bound electron の virtual interaction の実験がある。ガラスレーザーで Hg vapor 中に virtual interaction をおこさせ、 0.1MW/cm^2 で $1/100\text{\AA}$ 程度と予想されるシフトを多チャンネル・ファブリー・ペロー干渉計で検出することを企てている。

§ 6 Limeil でのレーザー・プラズマの研究

C.E.A. には Saclay, Fontenay-aux-Roses の研究所の他に、パリ郊外の Limeil に Centre d'études de Limeil という軍事部門の研究所があり、この Service Physique Générale でレーザー・プラズマの研究が大

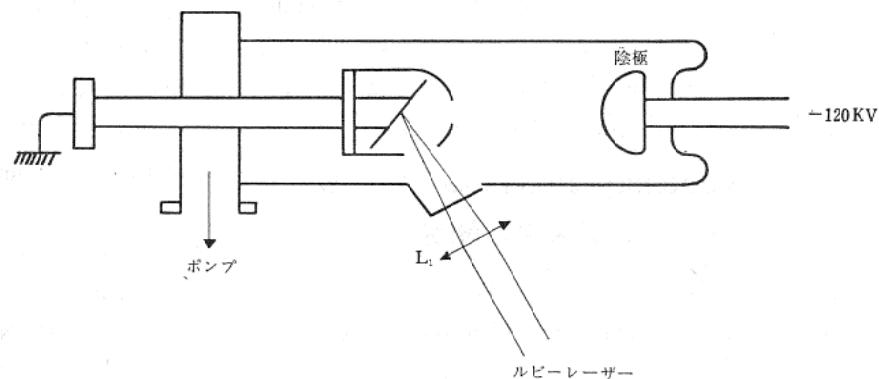


図13 レーザー・プラズマ加速装置

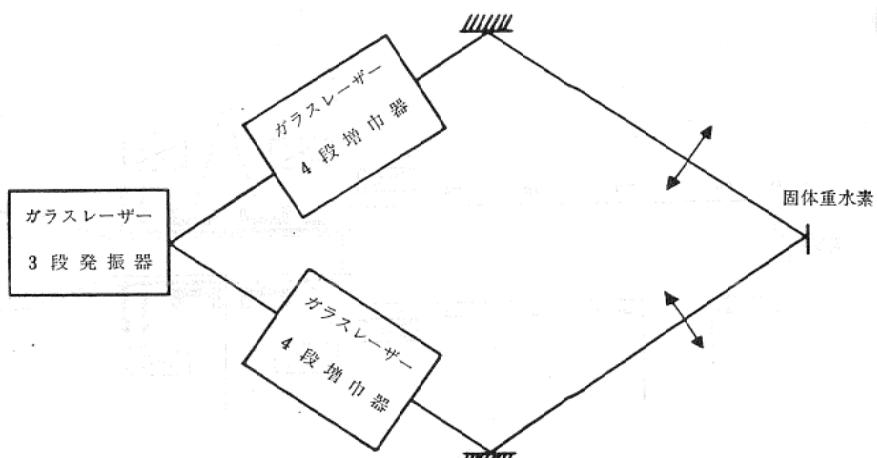


図14 レーザー・プラズマ核融合実験装置

規模に行なわれている。ここでは水爆の開発が行なわれているため、研究所の訪問は許されていないが知り得た所では次のような研究が行なわれている。

最大エネルギー 0.8J, 40ns の回転プリズム・ルビーレーザーの光をカーボン M_o ターゲット上に焦点を結ばせプラズマ粒子の空間角度分布をファラデーコレクターでしらべ、この他、静電アナライザー、UV スペクトロメーター、ロゴウスキーコイル、ルビーレーザー干渉計などによって、最大イオンエネルギー 1.5KeV 電子密度 $10^{17} \sim 10^{18} e/cm^3$ を観測している^{18,19)}。

第 2 の実験では重水素のターゲットにルビーレーザーの光を照射し、生じた重水素イオン (D_2^+ , D^+) を120KV で加速し中性子の発生を観測している。その実験装置を図13に示す。その結果 6×10^7 中性子/パルスの emission を確認している。

最近では核融合をめざして固体重水素ペレットを用いて図14のような装置で研究を進めている。いずれもレーザーは C.G.E. ガラスレーザーで 70J, 15ns の出力である。

この他、Solid Be ターゲットにレーザーでプラズマをつくり、このプラズマにガスレーザーの光を直角にあて、その吸収の時間変化を測定して、プラズマの吸収係数を求めこれより電子密度又は電子温度を測定する実験が行なわれている。この方法は特に continuum の多く出る高温高密度プラズマの診断に有効であろうと思われる。

レーザー光の散乱によるプラズマの診断は 20KJ, 5 ~ $8\mu s$ の直線ピンチプラズマに 100KG, 1.5 μs のカスプ磁場を印加し、2J, 30ns の Korad Pockels cell ルビーレーザ光を直角にあて、その各々に 90° の方向の散乱光を観測することによって行なわれている。使用ガスは $D_2 10^{-1}$ Torr, $n_e = 10^{15} - 10^{17} e/cm^3$, $T_e = 1 - 20 eV$ でプラズマパラメーターは $\alpha = 1$ の状態である。

将来はさらに 100KJ の hard core pinch plasma を用いて、 $n_e = 10^{19} e/cm^3$, $T_e = 1 KeV$, 20ns で 90° の散乱の時 $\alpha = 1.5$, 5° の前方散乱の時 $\alpha = 3 \sim 4$ の状態が期待されている。さらにレーザーを YAG, CW レーザー、CO₂ レーザーを用いこれに変調をかけ散乱に用いることが計画されている。この他、レーザーで作られたプラズマによる入射レーザー光の散乱光をファブリー・ペロー干渉計でしらべ、トムソン散乱のスペクトル分布を観測する実験も企てられている他、multi-mode ルビーレーザーを用いたホログラフィーによるプラズマの診断も計画されている。

この研究所での laser produced plasma 研究の目的は、きれいな水爆のトリガーに用いることと核融合反応

にあり、散乱、吸収、干渉、ホログラフィー等を新らしい診断法として各種のプラズマに適用している。

§ 7 結 論

現在フランスでは研究室で増巾器つき 2 段レーザーがひろく使用されていて、single stage レーザーをみかけることはまずない。そしてその製品は C.G.E. が圧倒的で、C.S.F. がこれにつづいている。この様に世界一のレーザーを誇る C.G.E. が存在していることは、フランスでのレーザーを用いる研究が他国に比べて一段と有利な立場にたっていることになる。イタリアの Frascati ではプラズマの研究者がプラズマの研究に用いる大出力レーザーを彼等自身で開発せねばならないという事情にあり、そのため cryogenic deuterium pellet の実験が大幅に立ちおくれている。このことは又日本にもあてはまる事であろう。

レーザーを用いたプラズマの研究はよく知られている様にプラズマの生成に用いることと、診断に用いることに大別されている。プラズマの生成はアメリカでは、Korad のルビーレーザーが進歩しているため主としてルビーレーザーを用いているのに対し、フランスではガラス・レーザーが主流である。そして大出力を用いる方向に進んでいるが cryogenic pellet の保持の技術的困難のために各国とほぼ同じレベルにあると考えられる。診断法では干渉を利用した方法はもはやマイクロ波と同様に一般化されて利用されている。ルビーレーザーによる散乱を利用する診断法は核融合大型装置に適用する方向に進みつつある。

フランスの研究について言えることは、Saclay でみるとかぎり研究所側と製作会社側の研究協力体制が非常に緊密なことである。会社側のスタッフがパートタイムではあるが研究所にきて、ある研究グループに属して働いていることは珍らしいことではない。このことは技術者についても同様であり、会社側の研究に対する協力は相当なもので、これは恐らく C.E.A. の巨大な組織と 54 億フラン/年という予算的バックをぬきにしては考えられないであろう。地理的にみても Saclay, Fontenay-aux-Roses の 30km 以内には実に無数の研究所、製作会社があり、人的的交流にはことかかない。更に Saclay での研究体制そのものが大学と異なり組織的研究が推進できるという強味がある。

更に多くのドクターコースの学生がパリ大学及びフランス全国より Saclay, Fontenay-aux-Roses に来て、夫々のドクターの研究テーマで研究をおこなっている。そしてその際すべての学生が C.E.A. より給料をもらって研究に参加している。外国よりの科学者も数多く研

究に参加しており、特に EURATOM より C.E.A. との公式交換協定によって科学者が多数派遣されてきている。

フランスでは最近 Saclay と Fontenay-aux-Roses に分かれていたプラズマ部門を今から 3 年後 1971 年を目標として Grenoble に集中移転し、独立のプラズマ研究所を新らに設立することを計画している。それ故ここ数年でフランスのプラズマ研究に大きな変化が予想される。

参考文献

- 1) J. Ernest et al, Phys. Letters 22, 147 (1966)
- 2) C. G. E. Division Technique, MF/AL-No. 67-68, No. 67-69
- 3) M. Nakatuska, K. Toyoda and C. Yamanaka, Oyo Butsuri 37, 60 (1968)
- 4) G. Yamaguchi, C. Yamanaka et al, Japan J. Appl. Phys. 7, 179 (1968)
- 5) P. Briand, T. Consoli et al, Phys. Letters 25A, 631 (1967)
- 6) T. Consoli, L. Slama et al, C.R. Acad. Sc. Paris 265, 900 (1967)
- 7) N. G. Basov and O. N. Krokhin, Soviet Physics J. E. T. P. 19, 123 (1964)
- 8) C. Cesari, M. Yokoyama et al, IGN/RT 552 (1967)
- 9) C. Cesari, M. Yokoyama et al, IGN/RT 574 (1968)
- 10) S. A. Ramsden and P. Savic, Nature 4951, 1217 (1964)
- 11) G. Taylor, Proc. Roy. Soc. A201, 159 (1950)
- 12) N. Tsuchimori, T. Yamanaka and C. Yamanaka, Japan J. Appl. Phys. 7, 84 (1968)
- 13) Y. Izawa, M. Yokoyama and C. Yamanaka, J. Phys. Soc. Japan 23, 1185 (1967)
- 14) D. Bize, T. Consoli et al, 8th Int. Conf. Phen. Ion. Gas (Wien) p.527 (1967)
- 15) Y. Gontier et M. Trahin, Rapport CEA-R 3192
- 16) C. Breton, R. Papoulier et al, Le Journal de Phys. 26, 490 (1965)
- 17) V. Chalmeton, R. Papoulier, C. R. Acad. Sc. Paris 264, 213 (1967)
- 18) P. Langer et al, IEEE, QE-2, 499 (1966)
- 19) P. Langer et al, CEA/DAM/R/CEL/PG, DO-020, Mai, 1967